

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年2月25日(2016.2.25)

【公表番号】特表2015-513223(P2015-513223A)

【公表日】平成27年4月30日(2015.4.30)

【年通号数】公開・登録公報2015-029

【出願番号】特願2015-502109(P2015-502109)

【国際特許分類】

H 01 L 21/027 (2006.01)

G 03 F 7/20 (2006.01)

G 02 B 19/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/30 5 1 6 Z

H 01 L 21/30 5 1 5 D

G 03 F 7/20 5 2 1

G 02 B 19/00

【誤訳訂正書】

【提出日】平成27年12月22日(2015.12.22)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 1 0 3

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 1 0 3】

ステアリングミラー又はステアリング系490は、パルスレーザビーム435を集束対物系440内に向ける。対物系440は、パルスレーザビーム435を光学要素410内に集束させる。適用される対物系440のNA(開口数)は、光学要素410の材料内の予め決められたフォーカススポットサイズ及びフォーカス位置に依存する。表1に示すように、対物系440のNAは、0.9までとすることができます、この値は、実質的に 10^{20} W/cm^2 の最大強度をもたらす。